

貴重儀器設備管理人情形：(115 年 10 月版)

設備管理人	設備	減免方式(每台設備)	備註	依據(儀設委員會決議)
李伯軒教授	1. 金屬 3D 列印機(工 EV1012) 2. 雷射切割機(工 EV1013) 3. 線切割機(2 台-工 EV1013)(1 台-工 EN1028)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
黃永茂教授	沖床(鍛壓機)(工 EV1011)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
胡龍豪教授	表面粗度輪廓形狀量測儀(工 EN1027)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
胡龍豪教授	熱機械分析儀 SHIMADZU (型號 TMA_60)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
胡龍豪教授	EN1026 黃光室管理人		自 113 年 10 月起	113 學年度第 1 次
郭清德教授	EN1026 影像觀測室管理人		自 113 年 10 月起	113 學年度第 1 次
蔡尚南教授	線切割機(工 EN1028)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
蔡尚南教授	熱機械分析儀(工 EV2020)	20 小時/每周	自 115 年 7 月起	114 學年度第 5 次
汪正祺教授	東台五軸 CNC 銑床(工 EN1027)	20 小時/每周	自 113 年 3 月起	112 學年度第 5 次
汪正祺教授	東台車銑複合機(工 EN1027)	20 小時/每周	自 113 年 5 月起	112 學年度第 6 次
李伯軒教授	掃描式電子顯微鏡(工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 113 年 6 月起	112 學年度第 7 次
蔡尚南教授	掃描式電子顯微鏡(工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 113 年 6 月起	112 學年度第 7 次
盧威廷教授	臥式 CNC 銑床(工 EV1011)	20 小時/每周	自 114 年 7 月起。	113 學年度第 3 次
楊政融教授	微拉力試驗機(工 EV2020) SHIMADZU (型號 EZ-SX 500N)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
楊政融教授	HJM-2001 微電腦伺服拉力試驗機(工 EV2022)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
曾偉智教授	金屬 3D 列印機(工 EV1012)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次

曾偉智教授	線切割加工機 WEDM (工 EN1028)(工 EV1013)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	微拉力試驗機(工 EV2020) SHIMADZU (型號 EZ-SX 500N)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	HJM-2001 微電腦伺服拉力試驗 機(工 EV2022)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	EN1026 白光室管理人	(原管理教師 楊政融教授退 出管理)	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	光纖雷射切割機(工 EV1013)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	3D 列印機 Form2	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	3D 列印機 Ultimaker S5	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	3D 列印機(工 EV1027) (Bambu Lab X1-carbon)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	立體光學顯微鏡(工 EV2020) (stereo microscope)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	金屬3D列印機 (工 EV1012) (metal 3D printer)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
張安鎰教授	掃描式電子顯微鏡 SEM (工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
楊上德教授	放電線切割機 (WEDM) (工 EV1013) (2 台)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
楊上德	掃描式電子顯微鏡 SEM (工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
楊上德	雷射切割機(工 EV1013) Fiber Laser Cutting Machine	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
楊上德	金屬 3D 列印機(工 EV1012) Metal 3D Printer	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
楊上德	伺服沖床(工 EV1011) SEYI SD1-160	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次
盧威廷	3D 列印機 (工 EV1027) (Bambu Lab X1-carbon)	20 小時/每周	自 115 年 10 月起	115 學年度第 1 次